



応用物理学会
プラズマエレクトロニクス
分科会 Plasma Electronics
Division

プラズマエレクトロニクス分科会 インフォーマルミーティング2025年3月15日

9. その他

- ・ DPS 2025 との共催について
- ・ ICRP12/SPP44開催案内他



応用物理学会
**プラズマエレクトロニクス
分科会** Plasma Electronics
Division

9. その他

・DPS 2 0 2 5 との共催について

ドライプロセスシンポジウムより、
応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会への共催開催のお願い

今年度のドライプロセスシンポジウムの組織委員長を務めております、東京エレクトロン宮城株式会社の本田昌伸と申します。

昨年同様、第 46 回ドライプロセスシンポジウム (DPS2025) をプラズマエレクトロニクス分科会の共催としてご承認いただきたく、下記の事項をご確認の上、ご承認いただけますようお願い申し上げます。何卒宜しくお願い申し上げます。

1. 会議概要

主催：ドライプロセスシンポジウム組織委員会

会議名：46th International Symposium on Dry Process(DPS2025)

会期：2025 年 11 月 13 日～2025 年 11 月 14 日

会場：松山市立 子規記念博物館

2. 役割分担

ドライプロセスシンポジウム組織委員会は、同国際会議の運営全般を行う。応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会は、ホームページでの広報、応用物理学会のロゴの貸与、秋季学術講演会における所定の場所でのチラシ設置、その他、必要に応じて、適宜ドライプロセスシンポジウムの運営の支援を行う。また、ドライプロセスシンポジウムの HP に、共催名として（公社）応用物理学会 プラズマエレクトロニクス分科会名を記載する。

3. 予算

収入：9,000,000 円、支出：9,000,000 円

4. 著作権

第 46 回ドライプロセスシンポジウムに投稿されたプロシーディングスの著作権は、ドライプロセスシンポジウム組織委員会に帰属し、ドライプロセスシンポジウム組織委員会が責任をもって管理を行う。

5. 会員への優遇措置

事前申し込みの一般参加費 35,000 円を応物会員の場合は 30,000 円とし、当日申し込みの一般参加費 40,000 円を応物会員の場合は 35,000 円とする。

宜しくお願い申し上げます。



応用物理学会

プラズマエレクトロニクス
分科会 Plasma Electronics
Division

9. その他

・ICRP12/SPP44開催案内

ICRP12/SPP44

12th International Conference on Reactive Plasmas
44th Symposium on Plasma Processing

30 November-3 December 2026
KANAZAWA BUNKA HALL

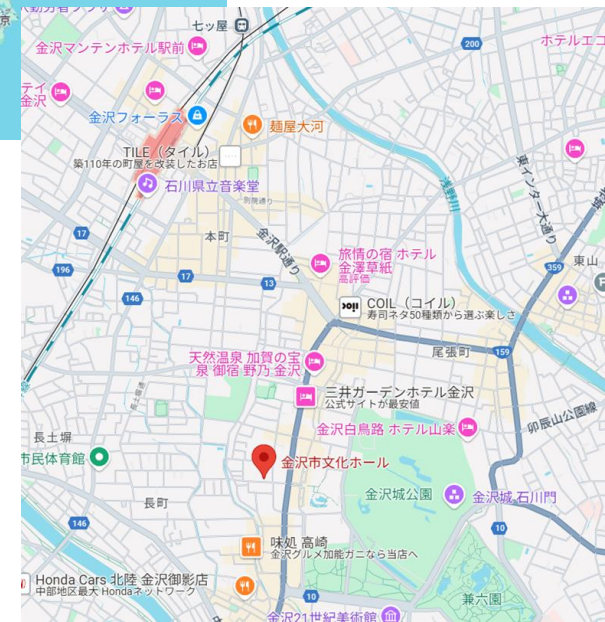
皆様奮ってご参加ください！！

開催期間：

2026年11月30日から12月3日

開催場所：

金沢市文化ホール





応用物理学会

プラズマエレクトロニクス 分科会 Plasma Electronics Division



ICPIG 36th edition

20th – 25th July 2025 Aix-en-Provence France

- Local chair: G. Cartry (amU)
- Co-chairs: M. Minissale, L. Couedel (CNRS)
- ISC chair: S. Nijdam (TU/e)



The International Conference on Phenomena in Ionized Gases is covering all aspects of low-temperature plasmas: fundamentals of plasma physics, simulation and diagnostics, all plasma sources and discharge regimes, applications

- ✓ 36 Oral contributions
- ✓ 4 poster sessions
- ✓ 5 General invited lectures
- ✓ 26 Topical invited lectures



Aix-en-Provence

Convenient access:

- Marseille International airport
- 3h train from Paris

9th Asia-Pacific Conference on Plasma Physics AAPPS-DPP2025 21-26, Sept., 2025, Fukuoka International Congress Center Fukuoka, Japan



第35回 日本MRS年次大会

- 2025年11月10日(月)～12日(水)
- 北九州国際会議場・西日本総合展示場
- 主催: 日本MRS

未来を創造する材料技術 –マテリアルズイノベーションへの挑戦–

ホーム

HOME

開催概要

About

プログラム

Program

登録

Registration

お問い合わせ

CONTACT



引する材料科学の重要性はますます高まっています。本会議では、持続可能な「イノベーションの役割」に焦点を当て、多様な分野の研究者や未来を担う学生が一堂に集って議論します。エネルギー・環境、半導体デバイス、生体・医療など急速に変化する材料の探索・新機能の開拓・新プロセスの創出に関わる多岐にわたるテーマを扱うための新たなアイデアやコラボレーションが生まれ、産業の活性化および地域社会の発展に貢献します。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

シンポジウム公募開始！
提案書はこちらから

日本MRS入会受付

事務局

〒231-0006

神奈川県横浜市中区南仲通3-35

横浜エグゼレントⅢ 4F-D1

FAX: 045-263-8539

E-mail: meeting2025@mrs-j.org